

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	26654163
ID verze:	28518467
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.04.2024 12:58:35
Zveřejňující subjekt:	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (nm9ns84)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	brichtova@fzu.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
IČO:	68378271
Datová schránka:	nm9ns84
Adresa:	Na Slovance 1999/2, 18200 Praha 8, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Chemické prvky leštěné oxidovou vrstvou pro použití v elektronice
Datum uzavření:	25.03.2024
Číslo smlouvy / č. jednací:	OBV_0024210227
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	
Hodnota v cizí měně:	17 802,00 EUR

Smluvní strany:

Název: Wafer Technology Ltd.
IČO:
Datová schránka:
Adresa: 34 Maryland Rd, Tongwell , MK15 8HJ MILTON KEYNES, GBR
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

objednavka2524210227.pdf
2.09 MB, 29.04.2024 12:59:38
b079d47e5f295195fdabe967d0f6586582308c1435bce2b8fb288d029e170e7f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/28518467>